

## 「人工光合成化学プロセス」プロジェクト博士研究員（堂免・工藤グループ）の募集

1. 公募人員：博士研究員数名（年度契約、更新可）。
2. 研究内容：経済産業省の未来開拓研究「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発（革新的触媒）」、「人工光合成化学プロセス」プロジェクトに基づき、東京大学堂免一成教授と東京理科大学工藤昭彦教授が共同で東京大学に光触媒プロジェクト集中研を設置し、高効率水分解用光触媒の開発を実施します。
3. 応募資格：採用時まで博士の学位を有する方。  
触媒化学、電気化学、固体物性科学、半導体物理、結晶化学、材料合成化学、計算科学等の分野から上記研究内容に貢献できる方
4. 研究場所：東京大学（光触媒プロジェクト集中研究室）
5. 身分：東京大学特任研究員（常勤、年棒制）
6. 着任時期：2013年2月16日以降のできるだけ早い時期（複数名）および2013年4月1日以降のできるだけ早い時期（複数名）。異なる着任時期の博士研究員を今回同時に募集します。
7. 提出書類（各1部）
  - （1）履歴書（写真添付、書式自由、e-mailアドレス明記）
  - （2）研究業績リスト（研究論文（原著論文、総説等を区別）、著書、特許等）
  - （3）代表的な原著論文、総説の別刷3編（各1部、コピーでも可）
  - （4）その他参考となる資料（受賞歴、外部資金の取得実績等）
  - （5）これまでの研究の概要と採用後の研究の抱負（A4数枚）
  - （6）所見を伺える方2名の氏名・連絡先
8. 応募締切：2013年3月31日（日）（応募次第、随時選考を行います）  
E-mail：書類は添付ファイルにて送付（件名は、「博士研究員応募」として下さい。）  
郵送の場合には、当日消印有効
9. 書類提出・問い合わせ先：〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1  
東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 堂免一成  
TEL: 03-5841-1148, FAX: 03-5841-8838, E-mail: domen@chemsys.t.u-tokyo.ac.jp  
郵送の場合には簡易書留で送付のこと。  
応募書類記載の個人情報採用選考以外の目的で使用することはありません。  
応募書類の返送を希望される方は、返送先を明記した返信用封筒（切手不要）を同封してください。

選考方法：書類による一次審査の後、面接により選考。応募書類は随時書類選考にかけ、適任者がいた場合にはすぐに面接を行います。